



2008年4月1日


[首页](#) | [分院简介](#) | [机构设置](#) | [新闻中心](#) | [院地合作](#) | [科研成果](#) | [院士风采](#) | [基层党建](#) | [人事监审](#) | [English](#)

## 研究进展



“车95井催化曝气脱硫工艺技术研究与应  
用”项目通过验收



芯源公司匀胶显影系列产品通  
过新产品投产鉴定



中科院-NEDO-产综研燃料电池  
和氢能技术领域研讨会在大化  
所举行



2007年微生物分子生态学技术  
高级研讨班在沈举行

## 研究进展

### PECVD项目通过验收

发布时间：2007-8-13

沈阳科仪中心公司承担的沈阳市科技计划项目——“IC装备等离子体增强化学气相沉积设备（PECVD）产业化”项目，经过1年的努力，全面完成了合同规定的任务，提前半年申请验收。7月19日，沈阳市科技局在沈阳科仪中心公司组织召开了项目验收评审会。评审会专家组认真听取了验收汇报，并进行了现场考察和质询，一致同意通过项目验收。专家组对公司PECVD产品给予了较高的评价：该项目完成了6英寸PECVD设备的研发任务，各项技术指标达到合同要求，其中膜厚片内均匀度、片间均匀度、批间均匀度等主要技术指标均优于合同指标；同时，该项目采用了国内具有自主知识产权的控制软件，并对气路系统进行了改进，具有创新性；沈阳科仪公司研制出的6英寸PECVD设备填补了国产化空白。